

MPI IMPACT™ Test Solutions | ITS150-HP

150 mm ハイパワー・マニュアル型プローブシステム、10 kV, 600 Aまでの正確な測定

顕微鏡マウントおよび移動機構

- 剛性の高い顕微鏡ブリッジ（保持機構）
- リニアZリフト（構成変更が容易に）
- 25××25 mm エア・ベアリング機構 もしくは
50××50 mm XYリニア機構（オプション）

高さ調整機構付プラテン機構

- マイクロメーターにて微調整
- 20 mmの調整範囲

プローブ・プラテン

- 高剛性・安定設計
- DC/CV、RFおよびハイパワー測定用設計
- RFポジショナ用角型調整器
- すぐれた熱安定性 設計

Probe Hover Control™を備えたプラテンリフト機構

- コンタクト、セパレーション（300 μm）、安全ローディング（3 mm）の3つの独立位置に加え、アライメントとして 50 / 100 / 150 μm のいずれかの高さの停止位置を設定可能
- ロード位置における安全ロック機能
- 安定した接触を実現する、繰り返し精度±1 μm の自動コンタクト位置

プラテン・アーキング・シールド

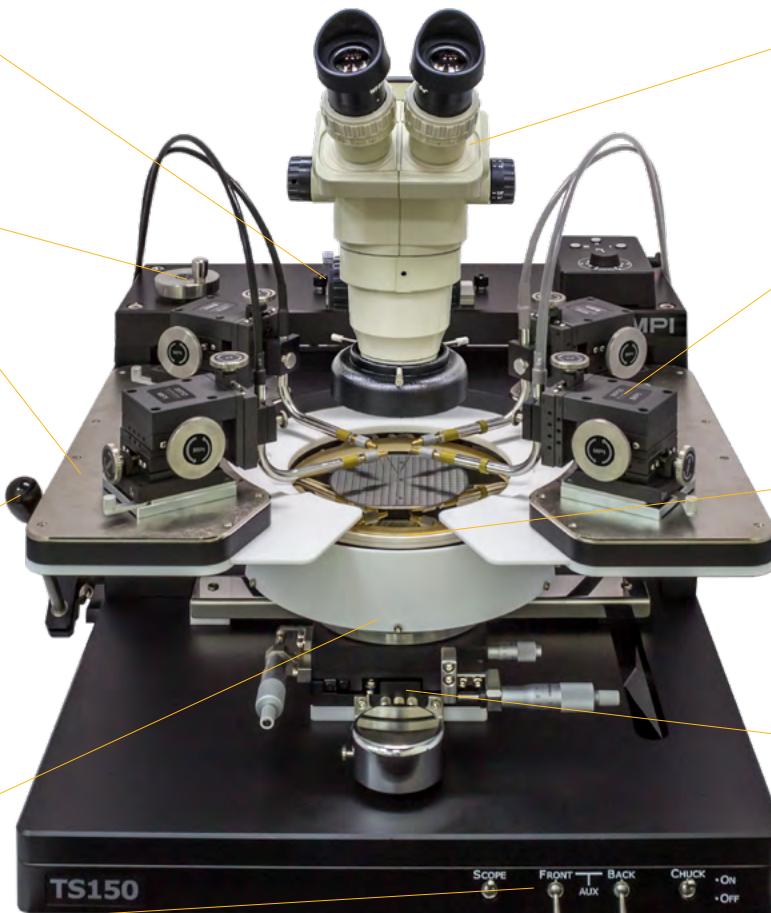
- 安全設計
- チャックからのアーケ放電防止

真空制御を前面に設置

- 操作が容易に
- チャック用、補助チャック用を明記

*****オプション*****

- 防振プラットフォーム
- 真空ポンプ / エア・コンプレッサ

**顕微鏡および顕微鏡オプション**

- さまざまな顕微鏡より選定可能
- MPI 実体顕微鏡 ST45/MPI 単眼鏡 ST45/MPI 単眼鏡 SZ10/MZ12(12倍ズーム、作動距離95 mm)
- 高倍率顕微鏡 FS70/PSM-1000
- パソコンいらずのHDMI接続端子付きCCDカメラ

ポジショナおよびハイパワープローブ

- 最大 大電流ポジショナ 4 台、高電圧ポジショナ 8 台 搭載可能
- さまざまなポジショナより選定可能
- 同軸/トライアキシャル 大電流/高電圧専用プローブ・アーム（最大600 パルス）

モジューラー式チャック

- さまざまな常温、温度チャック
- 300°Cまでの各種温度範囲より選定可能
- 薄いウェハーのハンドリングが可能
- 10 kV（同軸）、3 kV（トライアキシャル）
- 金メッキ加工により低コンタクト抵抗を実現
- 計測器との安全接続のためのMPIチャック・コネクタ

チャックXYステージ移動機構

- エア・ベアリング・ステージにより片手で簡単にXYポジショニング
- 180 × 230 mm XYステージ稼動範囲
- 分解能 < 1.0 μm (0.04 mils) @ 500 μm/解像度
- ロードが簡単な広いY軸設計
- ±5° θ微調整機構

*****備考*****

- セーフティー・インターロック、遮光、EMIシールド付低雑音暗箱付属

パッケージには以下が含まれております

TS150マニュアル・プローブシステム本体（エア・ベーリング・ステージ込）

- ハイパワー・アプリケーション、10 kV / 600 Aまでの測定可能
- XYステージ稼動範囲180×230 mm
- マイクロメーターによる追加で25×25 mmの微調整機構
- ±5°θ調整機構
- ArcShield™型プローブ・プラテンにより高電圧測定を可能に
- 使い易さのため、プラテンリフト、デスクリート・コンタクト、セパレーション (300 µm) およびローディング (3 mm)機能。ローディング位置で安全ロック
- 20 mm 高精度プラテン調整
- 高安定顕微鏡プリッジマウント
- 防振プラットフォーム機構
- 安定なX-Yステージ移動のためにサービスループの統合
- 含むITB900 テーブル、暗箱および安全使用のためのインターロック機構



150 mm 同軸チャック、通常チャック

- 真空溝付きステンレス・スチール・チャック
- BNC (メス) チャック・コネクタ
- 2 m 同軸ケーブル (BNC オス-オス)



エア・ベーリング顕微鏡機構 / 25 x 25 mm

- 高精度25 mm × 25 mm XY 顕微鏡トランスポート
- 真空オン/オフスイッチ付簡単操作
- 90度チルト機構 (安全なプローブ交換)
- 50 mmフォーカス・ブロック付



ST45実体顕微鏡 (ズーム比 6.7:1)

- 25倍接眼レンズ
- 100 mm作動距離、Cマウント・アダプタ付
- リングライト照明 (LED数 72)、4方向 ON/OFF可能、リモコン装置
- 電源100-240 V AC, CE

アプリケーションに適したオプション

- 高圧プローブ・アーム用ポジショナ、MP25。高電流およびハイパワープローブ 用プローブ・アーム付きMP40 ポジショナ
- プローブ・アームおよびプローブ
- ハイパワー用トライアル・チャックおよびハイパワー温度チャック



アクセサリ、ウエハ用ピンセット、L-key セット